

Date :

Item No :

機器名称 :

目的

仕様プロセスの概要(スケルトンにて図示説明等)

設計仕様

塔頂圧力 (mmHga、kg/cm2G、kpaG、kpaA) ※○で囲んで下さい			
液側条件 (ppmの場合は、wt又はvolを記載願います)		ガス側条件	
液組成		ガス組成	
フィード液量(kg/hr)		ガス量(kg/hr)	
フィード温度(°C)		ガス温度(°C)	
リフラックス温度(°C)			

分離条件(製品純度、回収率等、具体的に)

要求SPEC	

その他

運転操作範囲 (Min ~ Max)		%	~	%	
コンデンサーの有無	有	無			出口温度 :
リボイラーの有無			有	無	
塔底吹込みスチームの有無	有	無			出口温度、圧力 :
塔内許容圧損					単位 : (mmHg、mmH2O、kpaA) ※○で囲んで下さい
2液層の可能性の有無			有	無	
充填物材質					
インターナルス材質					
塔本体材質					設計温度&設計圧力 :
塔本体適用法規					支持方法 :
フォーミング(泡立ち)の有無	有	無			フォーミングファクター :
汚れの有無	有	無			具体的に :
その他、現運転における問題点等					